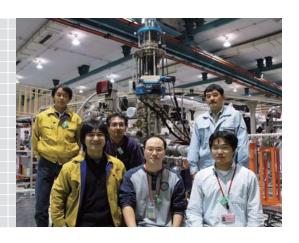
新装置紹介

高分解能真空紫外角度分解光電子分光 ビームライン: UVSOR-II BL7U

木村真一 [極端紫外光研究施設]



2003年に高度化されたUVSOR-IIは、加速エネルギー1 GeV以下のシンクロトロン放射光源としては世界最高輝度を誇る。この性能は、特に真空紫外領域の分光において高輝度性や経済性などの点で高いパフォーマンスを示す。その性質を有効に利用するため、真空紫外領域($hv=6\sim40$ eV)で高いエネルギー分解能(1 meV以下)を持つ角度分解光電子分光ビームラインを建設した。このビームラインの全体図を図1に、構成を表1に示す。

最近の角度分解光電子分光は、マイ クロ波で励起されたHe放電管を光源 とし、静電半球型光電子分析器でエネ ルギーおよび光電子放出角度を決定 し、MCP+フォスファースクリーンで エネルギーと角度を縦・横軸として出 てきたイメージをCCDカメラで画像 として検出するというのが一般的な手 法になっている。この場合、励起光の エネルギーは固定であるが、装置分解 能としては1.2 meV程度まで可能であ る。また、7 eV程度の紫外レーザー を用いることで、さらに高い分解能で の光電子分光が可能になってきている。 このような高分解能化の一方で、上記 の手法は、いずれも励起光エネルギー が固定のため、ブリルアンゾーン中の 対称点や対称軸上における選択的な測 定をすることは不可能であり、その結 果、電子状態(バンド構造、フェルミ面) の起源の特定は困難である。さらに、

励起エネルギーが低いために、終状態 効果も考慮しなければならない。この ような問題点は、励起光のエネルギー を連続的に変化させることによって解 決することができる。すなわち、ここ で紹介する放射光を使うことで励起光 エネルギーを変化させることができる 「放射光励起光電子分光装置」は、電 子状態研究に重要な役割を果たす。

本装置の大きな特徴は、UVSOR-II の高い輝度によって発光点がきわめて 小さいことを利用して、入射スリット を設置することなく、光源からの光を そのまま回折格子に照射および分光す ることで、高い分解能を達成している 点である。さらに、入射スリットがな いことにより、光源の強度をそのまま 生かすことが出来るという利点をもつ。 その結果、高分解能と高強度を併せ持 つビームラインを実現している。放射 光を単色化する分光器は、そのカバー する全領域で1 meV以下の分解能で試 料上の光子数が1011光子/秒以上にな るように設計されている。入射スリッ トがないということは、分光器の性能 が光源に依存することを示している。 近い将来にUVSOR-IIのトップアップ 運転(常時入射で蓄積電流を一定に保 つ運転モード)が可能になれば、さら に発光点のビームサイズを絞ることが でき、より高い分解能が実現出来る。

光源は、水平・垂直直線偏光や左右 円偏光などの偏光モードが可能で高 い光子数が得られるAPPLE-II型アンジュレータである。ここで作り出された光は、その偏光度をほとんど変えることなく試料上に導かれる。

光電子分光装置には、半径200 mmの静電半球型光電子分析器(MB Scientific 社製 A-1 アナライザー)を採 用し、光電子分析器単体のエネルギー 分解能は1 meV以下を達成している。 また、試料の操作は、試料を液体へリ ウム温度に冷却が可能なパルスモータ 駆動6軸 $(x, y, z, \theta x, \theta y, \theta z)$ マニピュ レータを用いる。このマニピュレータ とAPPLE-IIアンジュレータ光源の偏 光性、および励起光エネルギー可変性 を用いることによって、電子状態の空 間対称性、光電子放出断面積、波数ベ クトル、エネルギー固有値を特定した 角度分解光電子分光実験が可能である。 また、ユーザーフレンドリーな装置に するために、アンジュレータギャップ、 分光器スキャン、光電子分析器、マニ ピュレータの駆動のすべてが1つのプ ログラム上で動くようなプログラムの 開発も進めている。

本装置は、2007年度後期より UVSOR施設利用ビームラインとして 一般に開放される予定である。詳細は、 木村(kimura@ims.ac.jp)までお問い 合わせください。

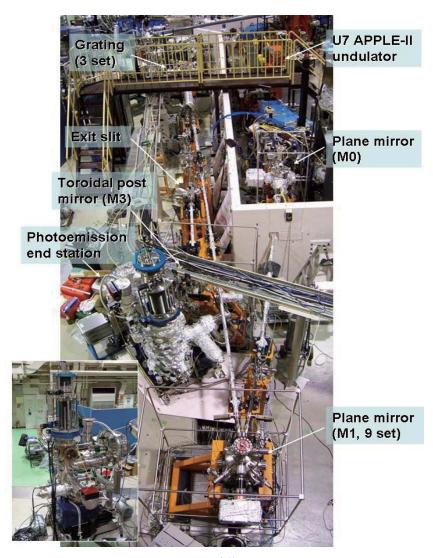


図1 UVSOR-II BL7Uの全体図

表1 UVSOR-II BL7Uの構成

光源: APPLE-II型アンジュレータ(ネオマックス社製)

周期長:76 mm、周期数:38 一次光のエネルギー範囲: 4~60 eV

水平・垂直直線偏光、左右円偏光、楕円偏光可能

分光器: Modified Wadsworth型(トヤマ社製)

入射スリットなし

回折格子の焦点距離10 m

回折格子 3 枚

格子定数: 1200 本/mm (10 eV に最適化)

2400 本/mm (20 eV に最適化) 3600 本/mm (33 eVに最適化)

エネルギー範囲:6~40eV 分解能: $E/\Delta E > 10^4$

光電子分光装置:静電半球型電子分析器(半径200 mm、MB Scientific 社製 A-1)

エネルギー分解能: 1 meV以下(パスエネルギー2 eV以下, slitサイズ 0.1 mm において)

試料用低温6軸マニピュレータ:アールデック社製i-GONIO-LT

パルスモータ駆動: x, y, z, θ_x , θ_y , θ_z

最低温度:10 K以下